198* 8A13B(木) 9N37+ [D:ショフラファイカットリキョ

87113330

732053

1

明細書

回路部材接続用接着剤 並びに 回路板及びその製造方法

技術分野

本発明は、例えばフリップチップ実装方法により半導体チップと基板とを接着固定するとともに両者の電極どうしを電気的に接続するために使用される回路部材接続用接着剤と、回路部材どうしが接続された回路板と、その製造方法とに関する。

背景技術

半導体実装分野では、低コスト化・高精度化に対応した新しい実装形態としてIC(Integrated Circuit)チップを直接プリント基板やフレキシブル配線板に搭載するフリップチップ実装が注目されている。

フリップチップ実装方法としては、チップの端子にはんだパンプを設け、はんだ接続を行う方法や導電性接着剤を介して電気的接続を行う方法が知られている。これらの方法では、各種の環境に曝した場合、接続するチップと基板

A . . .

USESTIA

2

の熱膨張係数差に基づくストレスが接続界面で発生し接続 信頼性が低下するという問題がある。このため、一般に、 接続界面のストレスを緩和する目的でエポキシ樹脂系のア ンダフィル材をチップ/基板の間隙に注入する方法が検討 されている。

しかし、このアンダフィルの注入工程は、プロセスを煩雑化し、生産性、コストの面で不利になるという問題がある。このような問題を解決すべく、最近では、異方導電性と封止機能とを有する異方導電性接着剤を用いたフリップ チップ実装が、プロセス簡易性という観点から注目されている。

しかしながら、異方導電接着剤を介してチップを直接基板に搭載すると、温度サイクル試験においてチップと基板との熟膨張係数差に基づくストレスが接続部で生じる試験、PCT (Pressure Cooker Test) 試験がら、熱質などの信頼性試験を行うと接続に対したがある。また「関連が生じるという問題がある。また「大や接着剤の剥離が生じるという問題が失った。という問題を表して、実にはいてチップと基板との界面に集中して、実起電極とチップに表示して、実起電極とチップ電極界面から剥離し、導通不良が生じるという問題がある。

The state of the s

3

本発明は、接続部での接続抵抗の増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上する回路部材接続用接着剤と、回路部材どうしが接続された回路板と、その製造方法とを提供するものである。

本発明の第1の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在して、相対向する回路電極を加圧し加圧方向の電極間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、接着脚脂組成物と無機質充填材とを含み、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10~200重量部含有することを特徴とする。

また、本発明の第2の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧抗加圧方向の電極間を電気的に接続するための回路部材と無機質充填材とを開接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを付きる、接着樹脂組成物10~200重量部含有する第1の接着剤層とを備えた多層構成のものである。

また、本発明の第3の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在され、相対向する回路電極の間を配気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充するを含み、上記接着剤の硬化後の110~130℃での平均熟膨張係数が200pm/℃以下であることを特徴とする。接着剤の硬化後の110~130℃での平均熟膨張係数は30~200pm/℃であることが好ましい。

A

A ANGEL TO A

また本発明の第4の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、互いに異なる物性値を持つ第3の接着剤層と第4の接着剤層とを備えた多層構成のものである。

上記接着剤の硬化後の弾性率が、第3の接着剤層>第4の接着剤層であり、第4の接着剤層の硬化後の40℃における弾性率が100~2000MPaであることが好ましい。

また、上記接着剤の熱膨張係数が第3の接着剤層<第4の接着剤層であり、第3の接着剤層の30~100℃までの熱膨張係数が20~70ppm/℃であることが好ましい。

また、接着剤のガラス転移温度が第3の接着剤層>第4の接着剤層であり、第3の接着剤層のガラス転移温度が120℃以上であることが好ましい。

上記第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤層は、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10~200重量部合有することができる。

上記接着剤は、接着樹脂組成物100体積部に対して導電粒子を0.1~30体積部含有することができる。

上記接着剤では、接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30~2000MPaであることが好ましい。

接着剤組成物は、エポキシ樹脂、アクリルゴム、潜在性硬化剤を含有することができ、アクリルゴムとしては、その分子中にグリシジルエーテル基を含有しているものが好

ましい。

上記接着剤は、形状がフィルム状であってもよい。 本発明の回路板は、

第1の接続端子を有する第1の回路部材と、

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子とを対向させて配置し、 上記対向配置された第1の接続端子と第2の接続端子と の間に接着剤を介在させ、

加熱加圧して上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子とを電気的に接続させた回路板であって、

上記接着剤が本発明の回路部材接線用接着剤であることを特徴とする。

第1の接続端子を有する第1の回路部材が第1の接続端子を有する無機質絶縁基板であり、第2の接続端子を有する有機質絶縁 る第2の回路部材が、第2の接続端子を有する有機質絶縁 基板である場合、上記多層構成の接着剤の第1の接着剤層 又は第3の接着剤層は、上記第1の回路部材側に接着して使用される。

本発明の回路部材接続用接着剤は、相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧したが用接着剤を電気的に接続するための回路部材とを含めて接着樹脂組成物と無機質充填材を10~20 断組成物100重量部に対して無機質充填材を10~20 断組成物100重量部に対して無機質充填材を10~20 断組成物100重量部に対して無機質充填材を10~20 の重量部含有する第1の接着剤層と接着樹脂組成物を主成



A SALE OF BUILDING

分とする第2の接着剤層とを備えた多層構成の回路部材接続用接着剤である。このような本発明の回路部材接着用無 質売填材を10~200重量部合有する回路部が接続を 着剤の接着樹脂組成物は、硬化後の40℃での砂性率は 0~2000MPaであるものが好ましく、このでである 剤の40℃での弾性率は100~500MPaである下であることが好ましい。

接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30~2 000MPaのもので、無機質充填材を含有することにより接着剤の40℃での弾性率が2000MPaを超えるものは、低弾性率接着樹脂組成物による応力緩和とともに無機質充填材により熱膨張係数を小さくすることができる。

接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着剤層には、無機質充填材を含有しないことが望ましいが、特性を調整するため第1の接着剤層の無機質充填材の量より少ない量、例えば50重量%未満、好ましくは20重量%未満含有することができる。

また、接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着剤層は、硬化後の40℃における弾性率が100~200MPaの接着剤層とすることができる。

本発明に用いられる多層構成の接着剤は、相接統する回 路部材の弾性率又は熱膨張係数の大小に応じて配置するこ とが望ましい。すなわち、相対的に回路部材の弾性率が大きい又は熱膨張係数の小さい側に、相対的に弾性率の大きい又は熱膨張係数の小さい又はガラス転移温度の高い第3の接着剤層側が、相対的に回路部材の弾性率が小さい又は熱膨張係数の大きい側に、相対的に弾性率の小さい又は熱膨張係数の大きい又はガラス転移温度の低い第4の接着剤層側が接着されるように接着剤を配置することが望ましい。

本発明に用いられる多層構成の接着剤において、例えば半導体チップと有機絶縁基板とを接続する場合、チップ和間の無膨張係数差に基づくの力を緩和剤を構成する第4の接着剤を使化後の40℃での弾性率は100~200MPaが使用される。の接着剤層の硬化後の40℃での弾性率は、第4の接着剤層の硬化後の40℃での弾性率は、第4の接着剤層より大きく、500~500MPaが使用される。

また、半導体チップと有機絶縁基板の間の熱膨張係数差に基づく応力を緩和する目的で半導体チップ側の面を構成する第3の接着剤層の30~100℃までの熱膨張係数は20~70ppm/℃であることが好ましく、有機絶縁基板側の面を構成する第4の接着剤層の30~100℃までの熱膨張係数は第3の接着剤層より大きく、30~100ppm/℃であることが好ましい。

また、半導体チップと有機絶縁基板の間の熟膨張係数差に基づく応力を緩和する目的で半導体チップ側の面を構成する第3の接着剤層のガラス転移温度が120℃以上、更には180℃以下であることが好ましく、有機絶縁基板側

の面を構成する第4の接着剤層のガラス転移温度は第3の接着剤層より小であることが好ましい。

第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤層は、無機質充填材を含有することができる。

接着剤の接着後の段階に相当する接着フィルム硬化物の熟膨張係数及びガラス転移温度は、例えば、真空理工(株)熟機械試験機TM-7000(引っ張りモード、荷重5gf、5℃/分で昇温)を用いて測定することができる。なお着フィルムの硬化は、接着工程時の加熱温度及び時間と同じ条件で行い、硬化は、接着フィルムをオイルムでに没漬して行うことができる。このような接着フィルム硬化物は、DSC(Differential Scanning Calorimeter)を用いた測定において全硬化発熱量の90%以上の発熱を終えたものである。

本発明において用いられる接着樹脂組成物としては、エポキシ樹脂と、イミダソール系、ヒドラジド系、三フ・化ホウ素ーアミン錯体、スルホニウム塩、アミンイミド・の潜ったができ、回路部材の熟膨張係数差に選げるトレスを緩和するためには、接着後の40℃での弾性率が30~200MPaの接着樹脂組成物が好ましい。

例えば、接続時の良好な流動性や高接続信頼性を得られる接着樹脂組成物として、エポキシ樹脂と、イミダゾール系、ヒドラジド系、三フッ化ホウ素-アミン錯体、スルホニウム塩、アミンイミド、ポリアミンの塩、ジシアンジアミド等の潜在性硬化剤との混合物に、接着後の40℃での

Min application in y

弾性率が30~200MPaになるようにアクリルゴムを配合したものが好ましい。

接着樹脂組成物の接着後の段階に相当する接着樹脂組成物の接着後の段階に相当する接着樹脂組成の伊化物の弾性率は、例えば、レオロジ(株)製レオス、5℃/クで昇温、一40℃~250℃まで測定)を用いてり入かで昇温、一40℃~250℃まで測定)を用いてり、できる。なり、接着樹脂に入れていて、硬化は、接着樹脂組成物フィルな接着の硬化は、接着樹脂組成物フィルな接着間にない、硬化は、接着樹脂組成物フィルな接着樹脂組成物でである。このようにもの全硬化物は、DSCを用いて測定した場合の全硬化発熱量の90%以上の発熱を終えたものである。

エポキシ樹脂は、熱膨張係数の低下及びガラス転移温度

アクリルゴムとしては、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル及びアクリロニトリルのうち少なくとも一つをモノマー成分とした重合体又は共重合体があげられ、中でもグリシジルエーテル基を含有するグリシジルアクリレートやグリシジルメタクリレートを含む共重合体系アクリルゴムが好適に用いられる。





らのアクリルゴムは、ゴム成分に起因する誘電正接のピーク、温度が4年0~26~0°℃付近にあるためは「接着組成物の低弾器」。 性率化を図ることができる。

接着樹脂組成物の硬化後の40℃での弾性率が30~2000MPaであることが好ましく、接着剤の40℃での弾性率は100~5000MPaであることができ、2000を超えるものであることができる。

本発明に用いられる無機質充填材としては、特に限定するものではなく、例えば、溶融シリカ、結晶質シリカがあり、からない。 大きながない は 一般カルシウム、アルミナ、炭酸カルシウム等の粉体が10年間がある。 無機質充填材の配合量は、接着樹脂組成物10年間が大きないほど効果的であるが、多を低下させるには配合量が大きいほど効果的であるををしていると接着性や接続部での接着剤の排除性低下に

the residence seem to be seen the second

and the state of the filter and the state of the state of

基づく導通不良が発生するたし、配合量が小さいと熱膨張 係数を充分低下できないため、20~90重量部が好まし い・また、その平均粒径は、接続部での導通不良を防止する る目的で3μm以下にするのが好ましい。また、接続時の 樹脂の流動性の低下及びチップのパッシベーション膜のダ メージを防ぐ目的では、球状充填材を用いることが望まし

本発明の接着剤は、フィルム状接着剤として使用することができる。

フィルム状接着剤は、エポキシ樹脂、アクリルゴム、潜在性硬化剤等からなる接着組成物を有機溶剤に溶解あるいは分散により、液状化して、剥離性基材上に塗布し、硬化

剤の活性温度以下で溶剤を除去することに得ることができる。

第1又は第3のフィルム状接着剤と第2又は第4のフィルム状接着剤を積層してなるフィルム状接着剤との厚さはは 一部で20~120μmとすることが好まして、第1又接着剤との個々の厚さの比は、第1又は第3のフィルム状接着剤 一部2又は第4のフィルム状接着剤 一部2又は第4のフィルム状接着剤 一部とすることがが好ましい。特に、半導体のフィルム状接着剤 一部とすることがが好ましい。特に、半導体のフィルム状接着剤 一部を表表との接続においては、第1又は第3のフィルム状接着剤 一部を表表との接続においては、第1又は第3のフィルム状接着剤 一部を表表をの接続においては、第1又は第3のフィルム状接着剤 一部できることがが好ました。第1又は第3のフィルム状接着剤 一部できることがが好ました。第1又は第3のフィルム状接着剤 一部できることがが好ました。第1又は第3のフィルム状接着剤 一部できることがが好ました。第1又は第3のフィルム状接着剤 一部できることがが好ました。第1又は第3のフィルム状接着剤 一部できることがが好ました。第1又は第3のフィルム状接着剤 一部できることがが好ました。第1又は第3のフィルム状接着剤 一部できることがが好ました。第1又は第3のフィルム状接着剤 一部できることがが好まる。

and the state of t

3 の範囲とすることがより好ましい。

フィルム状接着剤の膜厚は、第1及び第2の回路部材間のギャップに比べ、厚いほうが好ましく、一般にはギャップに対して5μm以上厚い膜厚が望ましい。

本発明において、回路部材としては半導体チップ、抵抗体チップ、コンデンサチップ等のチップ部品、プリント基板、ポリイミドやポリエステルを基材としたフレキシル配線板等の基板等が用いられる。

チップ部品は、シリコン、ガラス、セラミックス、化合物半導体基板等の非金属の無機質絶録基板に多数の接続端子が形成されており、ブリンド基板、ポリイミドやポリエステルを基材としたフレキシル配線板等の基板は有機質絶録基板に多数の接続端子が形成されいる。

チップ部品を実装する基板として、半導体チップ端子に対応する電極 (接続端子) が形成された有機質絶縁基板が使用される。

有機質絶縁基板としては、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂等の合成樹脂フィルム、又はガラスクロス、ガラス不織布等のガラス基材にポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂等の樹脂を含浸し硬化させた積層板が使用される。

チップ端子と接続するための電極と、この電極が形成された表面絶縁層と、所定数層の絶縁層と、各絶縁層の間に配置される所定数層の配線層と、所定の上記電極及び配線層の間を電気的に接続する導体化された穴とを有する多層配線板が使用できる。

Commence of the thing from the same of the same of

このような多層配線板として、ガラスクロスを用いた絶縁層を備える基材又は1層以上の導体回路を有する配線基板の表面に、 絶縁層と導体回路層とを交互に形成した、ビルドアップ多層基板が好ましい。

回路部材には接続端子が通常は多数(場合によっては単数でも良い) 設けられており、上記回路部材の少なくとも1組をそれらの回路部材に設けられた接続端子の少なくとも一部を対向配置し、対向配置した接続端子間に接着剤を介在させ、加熱加圧して対向配置した接続端子どうしを電気的に接続して回路板とする。

回路部材の少なくとも1組を加熱加圧することにより、 対向配置した接続端子どうしは、直接接触により又は異方 導電性接着剤の導電粒子を介して電気的に接続する。 半導体チップや基板の電極パッド上には、めっきで形成されるパンプや金ワイヤの先端をトーチ等により溶融させ、金ポールを形成し、このポールを電極パッド上に圧着した後、ワイヤを切断して得られるワイヤパンプなどの突起電極を設け、接続端子として用いることができる。

無機絶縁基板からなる第1の回路部材と有機絶縁基板からなる第2の回路部材をフィルム状接着剤により接続する場合を例にとって、回路板の製造法を説明する。

第1の接続端子を有する、無機質絶縁基板からなる第1の時部材と、第2の接続端子を有する、有機質絶縁基板からなる第基板からなる第2の接続端子を有する、第1の接続されてと第2の接続されて、本発明の回路で、本発明の回路を開発を開発を表するに配置して介在させ、これを配置により、本発明の回路板を製造することにより、本発明の回路板を製造することにより、本発明の回路板を製造することにより、本発明の回路板を製造することにより、本発明の回路板を製造することにより、本発明の回路板を製造することにより、本発明の回路板を製造する。

具体的には、例えば、まず、第2の回路部材にフィルム状第2又は第4の接着剤層の面を接触させフィルム状接着剤を第2の回路部材に仮固定する。続いて、第1の回路部材の電極と第2の回路部材の電極との位置合わせを行ってである。の回路部材側から一電極あたり20~150gfのでは接着剤が180~200状接着剤が180~200状接着剤が2000ではある。これによって第1の回路部材の電極と第2の

回路部材の電極とを電気的に接続すると同時に、第1の回路部材と第2の回路部材間はフィルム状接着剤の硬化によって、この接続状態を保持する。

半導体チップを実装基板に接続する例について、図1及び図2を参照して説明する。図1は、半導体チップと実装基板とを、導電粒子を含まない接着剤を用いて接続した例を示す。図2は、図1の場合において、半導体チップと実装基板とを、導電粒子を含む接着剤を用いて接続する場合の接続部を示す。

図1に示す電子部品装置は、実装基板20と、それに実装された半導体チップ10とで構成される。なお、図1は、電子部品装置の一部を示すもので、実際には、実装基板20上に、他の半導体チップ等の他の部品が搭載される。

半導体チップ10は、その一つの面に、接続電極11となる突起電極(パンプ)が形成されている。この接続電極 11を介して、実装基板と電気的に接続される。

Manager of the Control of the Contro

れ、配線層33及び接続用電極端子31は、外層回路として設けられる。接続用電極端子31は、その上にチップを搭載するための導体回路として機能する。※

半導体チップ10に設けた接続電極11である突起電極(パンプ)は、実装基板20の表面に設けた接続用電極端子31と位置合わせされる。半導体チップ10と実装基板20間に、接着のためのフィルム状の接着剤40が配置される。この状態で、半導体チップ10個から加圧加熱により、接着剤40は、流動し、硬化することにより、接着剤40は、流動し、硬化することにより、接着剤40は、流動し、硬化することにより、接着剤40は、流動し、硬化することを表して、電気的な接続を得る。

導電粒子41を分散させた異方導電性接着剤等の接着剤40を用いる場合には、図2に示すように、接続電極11 と接続用電極端子31が、それらの間に導電粒子41が介 では、接着剤40を用いる場合、接続すべき対向する。 電性接着剤40を用いる場合、接続すべき関門では、 を圧接させるようにした状態では、対向電極われる。 を圧接させるようにした状態では、対向電極われる。 の間に存在する導電粒子を介して導通が行われる。 に存在する環境では、導電粒子を内包する の、導電粒子の密度が低いため、導電性を示さない。

上記実装基板20は、ガラス基材で補強された樹脂よりなる少なくとも1層以上の第1の絶縁層21と、最外層として、少なくとも上記電子部品が接着固定される側の1層を構成する第2の絶録層22とを有する。なお、図1の例では、上記電子部品が接着固定される側とは異なる側にも

and the state of t

19

第2の絶録層22を設けている。

したがって、本発明の接着剤は、LCD(Liquid Crystal Display)パネルとTAB (Tape Automated Bonding)、TABとフレキシブル回路基板、LCDパネルとICチップ、ICチップとプリント基板とを接続時の加圧方向にのみ電気的に接続するために好適に用いられる。

本発明の回路板は、信頼性試験において生じるストレスを吸収でき、信頼性試験後においても接続部での接続抵抗の増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向数である。また、本発明の回路板では、チップ側に熟膨張係数が小さい接着フィルムをチップと接着剤界面でのストレを扱和できることから、チップの電極パッドに突起電極を設





the state of the s

けた場合、温度サイクル試験下での突起電極の電極パッドからの剥離を大幅に低減できる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の電子部品装置の構成の一例を示す断面図である。

図2は、電子部品と実装基板との接続状態の一例を示す 断面図である。

発明を実施するための最良の形態

実施例1

フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 2 5 g とを酢酸エチル4 0 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカブセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して40重量部、更にニッケル粒子(直径:3μm)を2体積%分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム盤工用溶液をセパレータ(シリコーン処理

BOND OF THE PROPERTY OF THE PR

したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで筺布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45μmの接着フィルム。aを形成した。なお、この接着フィルム。の溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、800MPaであった。

21

次に、得られた接着フィルム a を用いて、金パンプ(面積:80 μ m×80 μ m、スペース 30 μ m、高さ:15 μ m、パンプ数:288)付きチップ(10 m m×10 m m、厚み:0.5 m m)と、Ni/A u めっきC u 回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム a (1 2 m m × 1 2 m m)をNi/A u めっき C u 回路プリント基板(電極高さ:2 0 μ m、厚み:0.8 m m)に8 0 ℃、1 0 k g f / c m²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのパンプとNi/A u めっき C u 回路プリント基板(厚み:0.8 m m)との位置合わせを行った。次いで、180℃、30g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接統後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で6 m Ω 、平均で2 m Ω 、絶縁抵抗は1 0 8 Ω 以上であり、これらの値は-5 5 \sim 1 2 5 $\mathbb C$ の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、P C T 試験(1 2 1 $\mathbb C$ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0 $\mathbb C$ のはんだパス浸渍1 0 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

The same of the sa

実施例2

フェノキシ樹脂 5 0 g と、プチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万) 1 7 5 g とを酢酸エチル5 2 5 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカブセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)275gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム独工用溶液を得た。

このフィルム強工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで強布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45μmの接着フィルム b を形成した。この接着フィルム b の溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、400MPaであった。

次に得られた接着フィルム b を用いて、金パンプ (面積: $80 \mu m \times 80 \mu m$ 、スペース $30 \mu m$ 、高さ: $15 \mu m$ 、パンプ数: 288) 付きチップ ($10 m m \times 10 m m$) と、N i / A u めっき C u 回路 プリント 基板 (電極高さ: $20 \mu m$ 、 厚み: 0.8 m m) との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルムb (12mm×12mm)をNi/

A u めっき C u 回路プリント基板に 8 0 ℃、 1 0 k g f / c m²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのパンプとNi/A u めっき C u 回路プリント基板との位置合わせを行った。次いで、1 7 0 ℃、3 0 g / パンプ、2 0 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で1 8 m Ω 、平均で8 m Ω 、絶縁抵抗は1 0 8 Ω 以上であり、これらの値は-5 5 \sim 1 2 5 ∇ の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、P C T 試験(1 2 1 ∇ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0 ∇ のはんだパス浸渍1 0 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

奥施例3

フェノキシ樹脂 5 0 g と、プチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 0 0 g とを酢酸エチル3 5 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部、更にポリスチレン系核体(直径:5μm)の表面にAu層を形成した導電粒子を5体積%分散させて、フィルム強工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ(シリコーン処理

W. Wall to the Child Shirt Shirt

したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45μmの接着フィルムcを形成した。この接着フィルムcの溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、1000MPaであった。

次に得られた接着フィルム c を用いて、金パンプ (面積: 80μ m $\times 80 \mu$ m、スペース 30μ m、高さ: 15μ m、パンプ数: 288) 付きチップ (10μ m $\times 10 \mu$ m、厚み: 0.5μ m)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ: 20μ m、厚み: 0.8μ m)との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム c (12 m m × 12 m m)をNi/A u めっきC u 回路プリント基板に80℃、10 k g f / c m²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、チップのパンプとNi/A u めっきC u 回路プリント基板との位置合わせを行った。次いで、170℃、30g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

実施例4

フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 0 0 g とを酢酸エチル3 5 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350g部をこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して40重量部、更にポリスチレン系核体(直径:5μm)の表面にAu層を形成した導電粒子を5体積%分散させて、フィルム強工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥の世で、厚み45μmの接着フィルム dを形成した。100%を設立した40℃が出来を除りませる。また、接着フィルム dのからが発性を対した40℃のが発達を対した110~130℃の平均熱膨張係数は111ppmであった。

示すように行った。

まず、接着フィルム c (12 mm×12 mm)をITO 回路付ガラス基板に80℃、10 kgf/cm²で貼りつ けた後、セパレータを剥離し、チップのパンプとITO回 路付ガラス基板との位置合わせを行った。次いで、180℃、 40g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加 圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 バンプあたり最高で1 5 0 m Ω 、 平均で8 0 m Ω 、 絶縁抵抗は1 0 8 Ω 以上であり、これらの値は-4 0 \sim 1 0 0 ∇ の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、P C T 試験(1 0 5 ∇ 、1 . 2 気圧)1 0 0 時間においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

実施例5

フェノキシ樹脂 5 0 g と、プチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 2 5 g とを酢酸エチル4 0 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム強工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ(シリコーン処理





したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで盤布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み45μmの接着フィルム e を形成した。この接着フィルム e の溶融シリカ及びニッケル粒子を除いた接着世胎組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、800MPaであった。

次に得られた接着フィルム e を用いて、パンプレスチップ(10mm×10mm、厚み:0.5mm、パッド電極:A 1、パッド径:120μm)と、回路上にNi/A u めっき C u パンプ(直径:100μm、スペース 50μm、高さ:15μm、パンプ数:200)を形成したNi/A u めっき C u 回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム e(12mm×12mm)をNi/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ:20 μ m、厚み:0.8mm)に80C、10k8f/cm²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、テップのAlパッドとNi/AuめっきCuパンプ付Ni/AuめっきCuのかプリント基板(厚み:0.8mm)との位置合わせを行った、180C、30G/パンプ、20D0%件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で8 m Ω 、 平均で4 m Ω 、絶縁抵抗は1 0 8 Ω 以上であり、これらの値は-5 5 \sim 1 2 5 $\mathbb C$ の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、 P C T 試験(1 2 1 $\mathbb C$ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0 $\mathbb C$ のはんだパス浸渍、1 0 秒後においても変化がなく、良好な接 統信頼性を示した。

実施例6

* フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 2 5 g とを酢酸エチル4 0 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を樹脂接着剤組成物100重量部に対して40重量部分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム盤工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第1の接着層である接着フィルム f (厚み:25μm)を形成した。なお、この接着フィルム f の溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、800MPaであった。

また、溶融シリカを分散する代わりにニッケル粒子(直径:3μm)を2体積%分散した以外は、接着フィルム fの作成と同様にして、第2の接着層である接着フィルム g (厚み:25μm)を形成した。得られた接着フィルム g の40℃での弾性率は、800MP a であった。

次に、得られた接着フィルムf及び接着フィルムgをラ

ミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤hを得 アメリアリンと トマンカー 軍夫出出いた

こ の 積 層 フ ィ ル ム 状 接 着 剤 h を 用 い て 、金 パ ン プ (面 積 : $80 \mu m \times 80 \mu m$ 、スペース $30 \mu m$ 、高さ: $15 \mu m$ 、 パンプ数: 2 8 8) 付きチップ (10 mm×10 mm、厚 み: 0. 5 mm)と、 N i / A u めっきC u 回路プリント 基板との接続を、以下に示すように行った。

· まず、この稜層フィルム状接着剤 h (1 2 m m × 1 2 m m) の接着フィルムg (第2の接着剤層) をNi/Auめ っき C u 回路プリント基板(電極高さ: 2 0 μm、厚み: 0.8mm) に80℃、10kgf/cm²で貼りつけた 後、セパレータを剥離し、接着フィルムf(第1の接着剤 層)側にチップを対向させ、チップのパンプとNi/Au めっきCu回路プリント基板(厚み: 0. 8 mm)との位 置合わせを行った。次いで、180℃、50g/パンプ、 2 0 秒 の 条 件 で チッ プ 上 方 か ら 加 熱 、 加 圧 を 行 っ て 本 接 統 した.

本接続後の接続抵抗は、1パンプあたり最高で6mQ、 平均で2mΩ、絶縁抵抗は108Ω以上であり、これらの 値は-55~125℃の熱衝撃試験1000サイクル処理、 **PCT試験(121℃、2気圧)200時間、260℃の** ·はんだパス浸漬10秒後においても変化がなく、良好な接 統信頼性を示した。

実施例7

「フェノキシ樹脂50gと、プチルアクリレート(40部)、

金沙市。一种政策的证明

The second of the second of

エチルアクリレート (30部)、アクリロニトリル (30部) 及びグリシジルメタクリレート (3部) を共重合したアクリル ゴム⁽²⁾ (分子量⁽²⁾: 18⁽⁵⁾万) 1⁽²⁾7⁽⁵⁾gとを酢酸エチル525gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)275gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:1μm)を、接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部分散させて、フィルム強工用溶液を得た。

このフィルム盤工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第1の接着剤層にあたる接着フィルムi(厚み:20μm)を形成した。この接着フィルiの溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、400MPaであった。

また、溶融シリカを分散する代わりにニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散した以外は、接着フィルムiの作成と同様にして、第2の接着剤層にあたる接着フィルムj(厚み:20μm)を形成した。得られた接着フィルムjの40℃での弾性率は、400MPaであった。

次に、得られた接着フィルムi及び接着フィルム」をラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤 k を得た。この積層フィルム状接着剤 k を用いて、金パンプ(面積:80μm×80μm、スペース30μm、高さ:15μm、パンプ数:288)付きチップ(10mm×10m

.. 31

m、厚み:0.5mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤 k (1 2 m m × 1 2 m m)の接着フィルム j (第 2 の接着層)を、Ni/A u めっき C u 回路プリント基板(電極高さ: 2 0 μ m、厚み:0.8 m m)に80℃、10 k g f / c m²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、接着フィルム i (第 1 の接着層)値にチップを対向させ、チップのパンプとNi/A u めっき C u 回路プリント基板(厚み:0.8 m m)との位置合わせを行った。次いで、180℃、50g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

実施例8

フェノキシ樹脂 5 0 g と、プチルアクリレート(4 0 部)、 エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合した アクリルゴム(分子量:8 5 万) 1 0 0 g とを酢酸エチル 3 5 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Market Market State of the Control o

に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径: 0 . 5 μ m)を接着樹脂組成物 1 0 0 重量部に対して 6 0 重量部分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。、

このフィルム盤工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第1の接着層にあたる接着フィルムm(厚み:25μm)を形成した。この接着フィルムmの溶融シリカを除いた接着樹脂組成物のみの動的粘弾性測定器で測定した40℃の弾性率は、1000MPaであった。

また、溶融シリカを分散する代わりにポリスチレン系核体(直径:5μm)の表面にAu層を形成した導電粒子を5体積%分散した以外は、接着フィルムmの作成と同様にして、第2の接着層にあたる接着フィルムn(厚み:25μm)を形成した。得られた接着フィルムnの40℃での弾性率は、1000MPaであった。

次に、得られた接着フィルムmと接着フィルムnとをラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤pを得た。この積層フィルム状接着剤pを用いて、金パンプ(面積:80μm×80μm、スペース30μm、高さ:15μm、パンプ数:288)付きチップ(10mm×10mm、厚み:0.5mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤 p (1 2 m m × 1 2 m m)の接着フィルム n (第 2 の接着層)を、N i / A u めっき C u 回路プリント基板(電極高さ: 2 0 μ m、厚み:





THE WAS THE PARTY OF THE PARTY

0.8 mm)に80℃、10kgf/cm²で貼りつけた後、セパレータを剥離し、接着フィルムm(第1の接着層)側にチップを対向させ、チップのバンプとNi/Auめっき Cu回路プリント基板(厚み:0.8 mm)との位置合わせを行った。次いで、180℃、50g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で5 m Ω 、平均で1・5 m Ω 、絶縁抵抗は1 0 8 Ω 以上であり、これらの値は-5 5 \sim 1 2 5 ∇ の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、P C T 試験(1 2 1 ∇ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0 ∇ のはんだパス浸渍1 0 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

(ريو) (ديو)

実施例 9

フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(3 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 2 5 g とを酢酸エチル4 0 0 g に溶解し、3 0 % 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を、接着樹脂組成物100重量部に対して60重量部分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム **強**工用溶液をセパレータ (シリコーン処理 したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み: 2 5 μ was well and the same to the s

溶融シリカを分散する代わりにニッケル粒子(直径:3μm)を2体積%分散した以外は、接着フィルム q の作成と同様にして、第2の接着層にあたる接着フィルム r (厚み:25μm)を形成した。得られた接着フィルム r の 40℃での弾性率は、800MP a であった。

次に、得られた接着フィルム q と接着フィルム r とをラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤 s を得た。

この積層フィルム状接着剤 s を用いて、パンプレスチップ(10mm×10mm、厚み:0.5mm、パッド電極:A 1、パッド径:120μm)と、回路上にNi/A u めっきC u パンプ(直径:100μm、スペース 50μm、高さ:15μm、パンプ数:200)を形成したNi/A u めっきC u 回路プリント基板との接続を、以下に示すように行った。

まず、この積層フィルム状接着剤 s (1 2 m m × 1 2 m m) の接着フィルム r (第 2 の接着層)を、 N i / A u めっき C u パンプ (直径: 1 0 0 μ m、 スペース 5 0 μ m、 高さ: 1 5 μ m、 パンプ数: 2 0 0)を形成した N i / A u めっき C u 回路プリント基板(電極高さ: 2 0 μ m、 厚み: 0 . 8 m m) に 8 0 ℃、 1 0 k g f / c m²で貼りつ

λ

けた後、セパレータを剥離し、接着フィルム q (第1の接着層)側にチップを対向し、チップのパンプとN i /A u めっき C u 回路プリント基板(厚み: 0 . 8 mm)との位置合わせを行った。次いで、180℃、50g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

35

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で8 m Ω 、 平均で4 m Ω 、絶縁抵抗は1 0 8 Ω 以上であり、これらの値は-5 5 \sim 1 2 5 $\mathbb C$ の熱衝撃試験1 0 0 0 サイクル処理、 P C T 試験(1 2 1 $\mathbb C$ 、2 気圧)2 0 0 時間、2 6 0 $\mathbb C$ のはんだパス浸渍1 0 秒後においても変化がなく、良好な接続信頼性を示した。

実施例10

フェノキシ樹脂 1 9 5 g と多官能エポキシ(エポキシ当量: 2 1 2) 1 3 0 g とを酢酸エチル 1, 0 8 3 g に溶解し、3 0 % 溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させて、フィルム塗工用溶液を得た。

, このフィルム塗工用溶液を、セパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第3の接着層にあたる接着フィルム t (厚み:25μm)を形成した。硬化後の接着フィルム t の30~1

The state of the s

00℃までの熟膨張係数は45 p p m、ガラス転移温度は 150℃、40℃での弾性率は2,600 M P a であった。 また、フェノキシ樹脂50gと、ブチルアクリレート(4 0部)、エチルアクリレート(20部)、アクリロニトリル(30部)及びグリシジルメタクリレート(3部)を共 重合したアクリルゴム(分子量:85万)100gとを酢 酸エチル500gに溶解させ、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液に加え、撹拌し、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム塗工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで塗布し、100℃で10分間乾燥させて、第4の接着層にあたる接着フィルムu(厚み:25μm)を形成した。硬化後の接着フィルムuの30~100℃までの熱膨張係数は70ppm、ガラス転移温度は125℃、40℃での弾性率は1,000MPaであった。

次に、接着フィルム t と接着フィルム u とをラミネートして、複合膜である積層フィルム状接着剤 v (厚み:5 0 μ m)を形成した。

次に、得られた積層フィルム状接着剤νを用いて、金パンプ(高さ:30μm、パンプ数:184)付きチップ(大きさ:10×10mm、厚み:0.55mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ:20μm、基板厚み:0.8mm)との接続を、以下に示すように行

.

った。

まず、積層フィルム状接着剤 v(大きさ:12×12mm)の接着フィルム u(第4の接着層)面をブリント基板傾として、Ni/AuめっきCu回路プリント基板に60℃、0.5MPaの条件で積層フィルム状接着剤 v を仮接統させた。仮接統工程後、チップのバンプとNi/AuめっきCu回路プリント基板とを位置合わせして積層フィルム状接着剤 v 上にテップを載置し、続いて180℃、50g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

実施例11

フェノキシ樹脂195gと多官能エポキシ(エポキシ当量:212)130gとを酢酸エチル1,083gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカブセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を樹脂組成物100重量部に対して20重量部、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

このフィルム強工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み: 4 0 μm)にロールコータで塗布し、1 0 0 ℃で1 0 分間乾燥させて、第 3 の接着層にあたる接着フィルムw(厚み:2 5μm)を形成した。硬化後の接着フィルムwの3 0~1 0 0 ℃までの熱膨張係数は3 8 p p m、ガラス転移温度は1 5 3 ℃、4 0 ℃での弾性率は3,000 M P a であった。

また、フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(2 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)1 0 0 g とを酢酸エチル 5 0 0 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカブセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液に加え、撹拌し、溶融シリカ(平均粒子径:0.5μm)を樹脂組成物100重量部に対して20重量部、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム望工用溶液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み: 4 0 μm)にロールコータで塗布し、1 0 0 ℃で1 0 分間乾燥させて、第 4 の接着層にあたる接着フィルム x (厚み: 2 5 μm)を形成した。硬化後の接着フィルム x の 3 0 ~ 1 0 0 ℃までの熱膨張係数は 6 0 p p m、ガラス転移温度は 1 2 7 ℃、 4 0 ℃での弾性率は 1 , 4 0 0 M P a であった・次に、接着フィルム w と接着フィルム x とをラミネート

し、複合膜である積層フィルム状接着剤y(厚み:50μm)を形成した。

次に、得られた積層フィルム状接着剤 y を用いて、金パンプ (高さ:30μm、パンプ数:184) 付きチップ (大きさ:10×10mm、厚み:0.55mm) と、Ni/Auめっき C u 回路プリント基板 (電極高さ:20μm、基板厚み:0.8mm) との接続を、以下に示すように行った。

積層フィルム状接着剤y(大きさ:12×12mm)の接着フィルムx(第4の接着層)面をブリント基板倒として、Ni/AuめっきCu回路ブリント基板に60℃、0.5MPaの条件で積層フィルム状接着剤yを仮接続させた。 仮接続工程後、チップのバンプとNi/AuめっきCu回路ブリント基板とを位置合わせして積層フィルム状接着剤y上にチップを載置し、統いて180℃、50g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で1 0 m Ω 、平均で2 m Ω 、 絶縁抵抗は1 0 8 Ω 以上であり、これらの値は-5 5 \sim 1 2 5 $\mathbb C$ の熱衝撃試験1 , 0 0 0 サイクル及び1 1 0 $\mathbb C$ 8 5 % R H、 P C T 試験5 0 0 時間中の試験中連続 (in situ) 抵抗測定で良好な接続信頼性を示した。

比较例1

実施例 1 0 で得られた積層フィルム状接着剤 ν を用いて、 金パンプ (高さ:3 0 μm、パンプ数:1 8 4) 付きチッ | 10mm | 10mm

ブ(大きさ:10×10mm、厚み:0.55mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ:20μm、基板厚み:0.8mm)との接続を、実施例10と同様にして行った。ただし、本比較例では、積層フィルム状接着剤ν(大きさ:12×12mm)の接着フィルムt(第3の接着層)面をプリント基板倒とした。

比較例 2

フェノキシ樹脂 1 9 5 g と多官能エポキシ (エポキシ当量: 2 1 2) 1 3 0 g とを酢酸エチル 1, 0 8 3 g に溶解し、3 0 %溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)325gをこの溶液に加え、撹拌し、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム塗工用溶液を得た。

このフィルム 整工用 溶液をセパレータ (シリコーン処理 したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで強布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み50μmの接着フィルム z を形成した。硬化後の接着フィルム z の30~100℃までの熱膨張係数は45ppm、ガラス転移温度は150℃、40℃での弾性率

は 2 , 6 0 0 M P a であった。

次に、得られた接着フィルム 2 のみを用いて、金パンプ (高さ: 3 0 μ m、パンプ数: 1 8 4) 付きチップ (大きさ: 1 0 × 1 0 m m、厚み: 0 . 5 5 m m) と、 N i / A u めっき C u 回路 プリント基板 (電極高さ: 2 0 μ m、基板 p 、 0 . 0 8 m m) との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルム z を、N 1 / A u めっき C u 回路プリント基板に 6 0 ℃、0.5 M P a の条件で仮接続させた。
仮接続工程後、チップのバンプとN i / A u めっき C u 回路プリント基板とを位置合わせして接着フィルム z 上にチップを載置し、統いて 1 8 0 ℃、5 0 g / バンプ、2 0 秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行って本接続した。

本接統後の接統抵抗は、1パンプあたり最高で10mΩ、平均で3mΩ、絶縁抵抗は10⁸Ω以上であったが、これらの値は-55~125℃の熱衝撃試験300サイクル及び260℃のはんだパス浸渍10秒後において電気的導通が不良になった。接統部分の断面観察の結果、導通不良部分の一部で接着フィルム界面の剥離が観察された。

比較例3

フェノキシ樹脂 5 0 g と、ブチルアクリレート(4 0 部)、エチルアクリレート(2 0 部)、アクリロニトリル(3 0 部)及びグリシジルメタクリレート(3 部)を共重合したアクリルゴム(分子量:8 5 万)100gとを酢酸エチル500gに溶解し、30%溶液を得た。

次いで、マイクロカプセル型潜在性硬化剤を含有する液状エポキシ(エポキシ当量:185)350gをこの溶液に加え、撹拌し、更にニッケル粒子(直径:5μm)を2体積%分散させてフィルム塾工用溶液を得た。

このフィルム盤工用浴液をセパレータ(シリコーン処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、厚み:40μm)にロールコータで盤布し、100℃で10分間乾燥させて、厚み25μmの接着フィルムαを形成した。硬化後の接着フィルムαの30~100℃までの熟膨張係数は60ppm、ガラス転移温度は125℃、40℃での弾性率は1、000MPaであった。

次に、得られた接着フィルムαのみを用いて、金パンプ(高さ:30μm、パンプ数:184)付きチップ(大きさ:10×10mm、厚み:0.55mm)と、Ni/AuめっきCu回路プリント基板(電極高さ:20μm、基板厚み:0.8mm)との接続を、以下に示すように行った。

まず、接着フィルムαをNi/AuめっきCu回路プリント基板に60℃、0.5MPaの条件で仮接続させた。 仮接続工程後、チップのパンプとNi/AuめっきCu回路プリント基板とを位置合わせして接着フィルムα上にチップを載置し、続いて180℃、50g/パンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱、加圧を行なって本接続した。

本接続後の接続抵抗は、1 パンプあたり最高で1 0 m Ω 、 平均で2 m Ω 、絶縁抵抗は1 0 8 Ω 以上であったが、これ らの値は-5 5 \sim 1 2 5 ∇ の熱衝撃試験 3 0 サイクルで、

(2) (2) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (6)

张联 流音



- 清末の計型

熱衝撃試験の高温試験時に電気的導通が不良になるという 現象が生じた。 「現象が生じた。」

産業上の利用可能性

上述のように、本発明によれば、接続部での接続抵抗の 増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上した 回路板を製造することが可能となる。



日文申计學利範围任正本以

88 12 2 1 12 12 18 12 13 18 12 12 18

()

મ<u>ુખ્ય</u>ા તકકોદાના મુ**લક**િક્ષાના (શ્રેતુના 請求の範囲

相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極 間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と無機質売類材とを含み、

上記接着樹脂組成物100重量部に対して上記無機質売填材を10~200重量部合有 する回路部材扱試用接着剤。

2. 相対向する回路管極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極 間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着母脂組成物と無機質売塩材とを含み、該接着樹脂組成物100重量部に対して該無 機質元填材を10~200重量部含有する第1の接着剤層と、

接着樹脂組成物を主成分とする第2の接着利潤とを備える多層標成の回路部材接続用接 落洌。

相対向する回路電径間に介在させ、相対向する回路電優を加圧して加圧方向の電枢 3. 間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、該接着樹脂組成物100回量部に対して該無 **機質元填材を10~200重量部合有する第1の接着剤歴と、**

接着樹脂組成物を含み、硬化後の40℃における弾性率が100~2000MP a であ る第2の接着利雇とを備える多層構成の回路部材接続用接着剤。

相対向する回路電極間に介在させ、相対向する回路電極を加圧して加圧方向の電極 間を電気的に接続するための回路部材接続用接着剤であって、

接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、

硬化後の110~130℃での平均熱膨張係数が200ppm/℃以下である回路部材 ,接続用接着剤。

- 上記接着剤の硬化後の110~130℃での平均熱膨張保数が30~200ppm /してある請求項 4 記載の回路部材接続用接着剤。
- 相対向する回路電極間に介在され、相対向する回路電極を加圧し加圧方向の電極間 を電気的に接続する回路部材接続用接着剤であって、異なる物性値を持つ第3の接着剤層 と第4の接着剤層を備えた多層構成の回路部材接続用接着剤。
- <u>第3</u>の接着剤癌の硬化後の弾性率が<u>第4</u>の接着剤癌の硬化後の弾性率より大きい論 求項 6 記載の回路部材接続用接着剤。
- 第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剤をは、 接着樹脂組成物と、

上記接着樹脂組成物100重量部に対して10~200重量部の無機質売源材とを含む 請求項7記載の回路部材接続用接着初。

- 第4の接着剤局の硬化後の40℃における弾性率が100~2000MP aである 請求項7記載の回路部材接級用接着剤。
- 10. 第3の接着剤居の熱膨張保敷が、第4の接着剤居の熱膨張係数より小さい請求項6 記載の回路部材接続用接着剤。

11. 第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着剖局は、 接着樹脂組成物と、

上記接着樹脂組成物100重量部に対して10~200承量部の無機質元塩材とを含む 調水項10記載の回路部材接続用接着制。

- 12. 第3の接着利用の30~100℃までの熱障張係数が20~70ppm/℃である 請求項10記載の回路部材接続用接着制。
- 13. 第3の接着利局のガラス転移温度が、第4の接着利用のガラス転移温度より高い請求項6記載の回路部材接続用接着剤。
- 14. <u>第3及び第4の少なくともいずれか一方の接着利辱は、</u> <u>接着樹脂組成物と、</u>

上記接着樹脂組成物100重量部に対して10~200乗量部の無機質充地材とを含む 請求項13記述の回路部材接続用接着剤。

(. **)**

- 15. 第3の接着初度のガラス転移温度が120℃以上である請求項13記載の回路部材接続用接着剤。
- 16. 無機質元塩材の平均粒径が3μm以下である請求項1、2、3、4、<u>8、11又は</u>14のいずれかに記載の回路部材接続用接着利。
- 17. 上記接着測は、

京電粒子を、上記接着樹脂組成物 100体積部に対して0.1~30体積部含有する間 求項 1~15のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

18. 上記接着剤は、

上記無機質元填材の平均粒径に比べて平均粒径の大きい確電粒子を、上記接着街脂組成物 100 体積部に対して 0.1~30 体積部合有する請求項 1、2、3、4、8、11又は14のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

- 19. 上記接着樹龍組成物の硬化後の40℃での弾性率が30~2000MPaである箱 求項<u>1~15</u>のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。
- 20. 接着樹脂組成物が、エポキシ系樹脂及び潜在性硬化剤を含有する請求項<u>1~15</u>のいずれかに記載の<u>回路 部材接続用</u>接着剤。
- 21. 接着利能应物が、エポキシ樹脂、アクリルゴム、及び、潜在性硬化剤を含有する請求項<u>1~15</u>のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。
- 2.2. 上記アクリルゴムが、分子中にグリシジルエーテル基を含有する請求項 $1\sim1.5$ 記載の回路部材接続用接着剤。
- 23. 形状がフィルム状である、請求項 $1\sim15$ のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。

24. 第1の姿記竣子を有する第1の回路部材と、

The state of the s

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子を対向して配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子を電気的に接続させた回路板であって、

An are more and a fine of the second or the second

(::}

板であって、 上記芸若利が請求項<u>1~15</u>のいずれかに記載の回路部材芸続用接着割である回路板。

25. 第1の挟続端子を有する第1の回路部材と、

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子を対向して配價し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向配貨した第1の表読端子と第2の接続端子を電気的に接続させた回路板であって、

上記第1の回路部材が無機質絶縁基板であり、

上記第2の回路部材が有機質絶縁芸板であり、

上記接着剤は、請求項2又は3記載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第1の接着利居の少なくともいずれかが上記第1の回路部材質に接着されている回路板。

26. <u>第1の接続端子を有する第1の回路部材と、</u>

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子を対向して配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向記憶した第1の接続端子と第2の接続端子を電気的に接続させた回路板であって、

上記第1の回路部材が無機質絶縁基板であり、

上配第2の回路部材が有機質絶縁症板であり、

上記接着剤は、錆浆項7~15のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第3の接着列層の少なくともいずれかが上記第1の回路部材側に接着されている回 ・路板。

27. 第1の接記端子を有する第1の回路部材と、

第2の接続端子を有する第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子を対向して配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子を電気的に接続させた回路板であって、

上記第1の回路部材が半導体チップであり、

上記第2の回路部材が有機質施線基板であり、

. 上記接着剤は、請求項2又は3配載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第1の接着利層の少なくともいずれかが上記第1の回路部材倒に接着されている回路板。

28. 第1の接続端子を有する第1の回路部材と、

第2の弦読塡子を有する第2の回路部材とを、

第1の接記端子と第2の接続端子を対向して配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子の間に接着剤を介在させ、

加圧して上記対向配置した第1の接統端子と第2の接続端子を電気的に接続させた回路

板であって、

上記第1の回路部材が半導体チップであり、

上記第2の回路部材が有機質絶縁芸板であり、

上記接着刺は、請求項フ~15のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤であり、

上記第3の接着利用の少なくともいずれかが上記第1の回路部材側に接着されている回路板。

29 第1の接続端子を有する、無機質絶縁基板からなる第1の回路部材と、 第2の接続端子を有する、有機質絶縁差板からなる第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子とを対向させて配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子との間に、請求項2又は3記載の回 路部材接続用接着剤を、上記第1の接着剤局が上記第1の回路部材側になるように配置し て介在させ、

加圧して上記対向配配した第1の接続端子と第2の接続端子とを電気的に接続させる工程を有する、回路板の製造方法。

6

30. 第1の接続端子を有する、無機質絶縁基板からなる第1の回路部材と、 第2の接続端子を有する、有機質絶線基板からなる第2の回路部材とを、

第1の接続端子と第2の接続端子とを対向させて配置し、

上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子との間に、請求項<u>7~15</u>のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤を、上配第3の接着剤局が上記第1の回路部材側になるように配置して介在させ、

加圧して上記対向配置した第1の接続端子と第2の接続端子とを電気的に接続させる工程を有する、回路板の製造方法。

なであって

要約書

本発明では、半導体元ップと基板とを接着固定するとともに両者の電極どうしを電気的に接続するために使用される回路部材接続用接着剤であって、接着樹脂組成物と無機質充填材とを含み、接着樹脂組成物100重量部に対して無機質充填材を10~200重量部含有する接着層を含む接着剤と、該接着剤を用いて回路部材どうしが接続された回路板と、該回路板の製造方法とが提供される。

()



FIG.

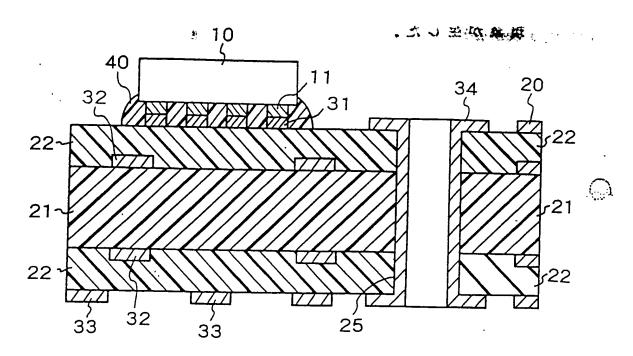
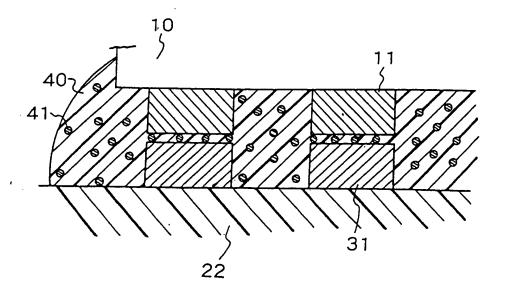


FIG. 2



日文说明書修正页





43

熟衝撃試験の高温試験時に電気的導通が不良になるという 現象が生じた。

産業上の利用可能性

上述のように、本発明によれば、接続部での接続抵抗の 増大や接着剤の剥離がなく、接続信頼性が大幅に向上した 回路板を製造することが可能となる。

【符号の説明】

1 0		半導体チップ
1 1		接続電極
20		実装基板
21,	2 2	絶縁層
2 5		孔
3 1		接続用電極端子
32、	3 3	配線層
3 4		導体
4 0		接着剤
4 1		導電粒子